102年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試、102年公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試、102年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試、102年公務人員特種考試民航人員考試、102年公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試試題

代號:70140 全一頁

考 試 別:專利商標審查人員

等 别:三等考試 類 科 組:電子工程

科 目:固態物理

考試時間: 2小時

広島	•	
座號	•	

※注意: (一)禁止使用電子計算器。

□不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

- 一、一簡單立方晶格 (simple cubic lattice) 的原始向量 (primitive vector) 為  $a_1 = a\mathbf{x}$ ,  $a_2 = a\mathbf{y}$ ,  $a_3 = a\mathbf{z}$ ;  $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y}$ ,  $\mathbf{z}$  為單位向量。推導簡單立方晶格倒置晶格 (reciprocal lattice) 的原始向量  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ 。 (10 分)
  - (二)矽的晶體結構為鑽石結構,可利用簡單立方晶格加上多原子的基底(basis)來構成。問基底的原子數目,並列出基底原子的座標(以簡單立方晶格的原始向量為單位向量)。(10分)
  - ( ) 利用基底的結構因子(structure factor)將簡單立方晶格的倒置晶格變換成矽的倒置晶格;變換後簡單立方倒置晶格中有些晶格點會消失,列出這些點的數學條件。(提示:結構因子的公式: $S_G = \Sigma$   $f_j$  exp(-iG· $\mathbf{r}_j$ ),其中  $f_j$  為原子散射因子(atomic form factor),G 是倒置晶格向量。 $\mathbf{r}_j$  是基底原子的實空間位置向量。)(10 分)
- 二、(-)以近似自由電子模型 (nearly free electron model) 考慮一塊三維半導體;其導電 帶的電子能量為  $E(k)=E_C+\hbar^2k^2/(2m_e)$ ,推導此導電帶的電子能態密度 (density of state)  $D(E-E_C)$ 。 (15 分)
  - $(\Box)$ 假若費米能量  $E_F$  遠低於  $E_C$ ,即 $(E_C-E_F)>>k_BT$ ; $k_B$  為波茲曼常數,T 為絕對溫度。計算半導體導電帶電子濃度 n 之值。(10 分)
- 三、(一)考慮一塊半導體材料,載子的濃度為 n,電荷為 q,等效質量為  $m_{eff}$ 。在材料的 x 方向加上外加電場  $E_x$ ,造成單位面積電流  $J_x$ 。試以牛頓第二運動定律推導  $J_x$  與  $E_x$  的關係式。其中應考慮載子的散射,散射的鬆弛時間為  $\tau$ 。(10 分)
  - 二在 z 方向再外加磁場  $B_z$ 。若令此材料 y 方向的電流  $J_y$  為零,試求  $E_y$  與  $E_x$  的關係,以及霍爾係數  $R_H$ = $E_v/(J_xB_z)$ 之值。(15 分)
- 四、一何謂馬德隆常數(Madelung constant)?(10分)
  - 二說明順磁性物質與居禮定律(Curie law)。(10分)